# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-268124

(43) Date of publication of application: 25.09.2003

(51)Int.Cl.

C08J 5/00 C08K 3/00 C08L 33/14

(21)Application number: 2002-072715

(71)Applicant: NIPPON SHOKUBAI CO LTD

(22)Date of filing:

15.03.2002

(72)Inventor: FUKADA AKIHIKO

**AWAJI TOSHIO** 

## (54) CROSS-LINKED MOLDED ARTICLE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a cross-linked molded article having excellent thermal decomposition properties at baking, and favorably applicable to various uses with its excellent basic properties.

SOLUTION: This cross-linked molded article has a cross-linked material having an acetal bond and/or a hemiacetal ester bond, and an inorganic filler as indispensable components. It is preferable that when the weight reduction rate is defined as 100% at a temperature at which the weight change comes to a halt in the thermogravimetric analysis, the temperature at which the weight reduction rate is  $\geq 95\%$ , is  $\leq 480^{\circ}$  C.

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-268124 (P2003-268124A)

(43)公開日 平成15年9月25日(2003.9.25)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		徽別記号	FΙ			テーマコード(参考)
C08J	5/00	CEY	C08J	5/00	CEY	4F071
C08K	3/00		C08K	3/00		4 J 0 0 2
C08L	33/14		C08L	33/14		

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 14 頁)

(21)出願番号 特願2002-72715(P2002-72715) (71)出願人 000004628 株式会社日本触媒 (22)出願日 平成14年3月15日(2002.3.15) 大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号 (72)発明者 深田 亮彦 大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社 日本触媒内 (72)発明者 淡路 敏夫

大阪府吹田市西御旅町5番8号 株式会社

日本触媒内

(74)代理人 100086586 弁理士 安富 康男 (外1名)

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 架橋された成形体

# (57)【要約】

【課題】 焼成時の熱分解性に優れ、しかも、優れた基本性能を発揮して種々の用途に好適に適用することができる架橋された成形体を提供する。

【解決手段】 アセタール結合及び/又はヘミアセタールエステル結合を有する架橋体並びに無機フィラーを必須とする架橋された成形体、好ましくは、アセタール結合及び/又はヘミアセタールエステル結合を有する架橋体並びに無機フィラーを必須とする架橋された成形体であって、熱重量分析で重量変化がなくなるところを重量減少率100%としたときに重量減少率が95%以上となる温度が、480℃以下である架橋された成形体。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 アセタール結合及び/又はヘミアセター ルエステル結合を有する架橋体並びに無機フィラーを必 須とすることを特徴とする架橋された成形体。

【請求項2】 前記架橋された成形体は、熱重量分析で重量変化がなくなるところを重量減少率100%としたときに重量減少率が95%以上となる温度が、480℃以下であることを特徴とする請求項1記載の架橋された成形体。

【請求項3】 前記架橋された成形体は、熱分解用成形 10 体として用いることを特徴とする請求項1又は2記載の 架橋された成形体。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、架橋された成形体に関する。詳しくは、有機成分が易熱分解性を有することにより、無機成分による成形体やパターンを形成し得る架橋された成形体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】無機成分による成形体やそれにより形成 20 されるパターンは、電子材料等の分野において有用なものであるが、このような成形体やパターンを形成する方法としては、従来より、金属粉体、金属酸化物粉体、蛍光粉体、ガラスフリット等の無機フィラーをバインダー樹脂と混合してペースト状の組成物を調製し、この組成物から所定の形状やパターンを形成し硬化させた後、焼成して有機成分を熱分解することにより形成する方法が知られている。

【0003】また、緻密なパターンを得るために、バインダー樹脂として、光硬化性を有し、かつ、現像可能な 30 樹脂を用いてペースト状の組成物を調製し、フォトリソグラフィー法により所定のパターンを形成した後、焼成して有機成分を熱分解することにより、無機物によるパターンを形成する方法も知られている。

【0004】光硬化性を有するバインダー樹脂を用いる技術としては、例えば、特開2000-298336号公報には、(A)無機粉末と、(B)セルロース系カルボン酸変性感光性バインダー樹脂と、(C)光反応性モノマーと、(D)光重合開始剤とを含有しているアルカリ現像性感光性ペースト組成物が開示されている。また 40特開平10-306101号公報には、(a)変性セルロース化合物、(b)光重合開始剤、(c)エチレン性化合物、(d)無機及び/又は金属粉末を含有してなる光重合性樹脂組成物が開示されている。

【0005】しかしながら、これらの技術においては、 熱分解によってバインダー樹脂を完全に除去するために は、かなりの高温条件下で長時間かけて焼成を実施しな ければならず、また、熱分解が不完全になりやすく、焼 成して有機成分を熱分解することにより形成される無機 成形体や無機パターン中にバインダー樹脂由来の有機成 50 分が残存しやすいことから、この点において工夫の余地があった。更に、フォトリソグラフィー法によるパターン形成においては、これらバインダー樹脂の光硬化性が充分ではなく、パターンの解像度が充分でないことから、この点においても工夫の余地があった。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記現状に 鑑みてなされたものであり、焼成時の熱分解性に優れ、 しかも、優れた基本性能を発揮して種々の用途に好適に 適用することができる架橋された成形体を提供すること を目的とするものである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、バインダ 一樹脂を含む組成物により形成される成形体であって、 無機成分による成形体やパターンを形成し得るものを種 々検討した結果、架橋体を必須とする架橋された成形体 とすると、優れた基本性能を発揮して種々の用途に好適 に適用することができることにまず着目した。このよう な架橋された成形体において、アセタール結合及び/又 はヘミアセタールエステル結合を有する架橋体並びに無 機フィラーを必須とすると、アセタール結合及び/又は ヘミアセタールエステル結合が熱分解しやすく、焼成時 の熱分解性に優れたものとなることを見いだし、上記課 題をみごとに解決することができることに想到した。ま た、熱重量分析において重量変化がなくなるところを重 量減少率100%として、アセタール結合及び/又はへ ミアセタールエステル結合を有する架橋体並びに無機フ ィラーを必須とする架橋された成形体の重量減少率が9 5%以上となるときの温度が、特定温度以下であると、 適度な焼成条件において有機成分が残存しにくいものと なることから、この点においても種々の用途に好適に適 用することができることを見いだし、本発明に到達した ものである。

【0008】すなわち本発明は、アセタール結合及び/ 又はヘミアセタールエステル結合を有する架橋体並びに 無機フィラーを必須とする架橋された成形体である。以 下に本発明を詳述する。

【0009】本発明の架橋された成形体は、(1)アセタール結合及び/又はヘミアセタールエステル結合を有する架橋体並びに無機フィラーを必須とするが、好ましい形態としては、(2)熱重量分析で重量変化がなくなるところを重量減少率100%としたときに重量減少率が95%以上となる温度が、480℃以下であるものである。本発明の架橋された成形体は、架橋体及び無機フィラーを必須とするが、無機フィラーを必須とすることにより、無機成分による成形体やパターンを形成することが可能となる。このような成形体における架橋体は、硬化性組成物により形成され、分子鎖により架橋された構造を有するものであり、50℃の塩化メチレンに3時間浸漬した場合のゲル分率が20重量%以上となるもの

であることが好ましい。より好ましくは、上記ゲル分率 が50重量%以上のものである。なお本発明において は、架橋された成形体が焼成時の熱分解性に優れたもの となることから、架橋体がアセタール結合及び/又はへ ミアセタールエステル結合を有する分子鎖により架橋さ れた構造を有するものであることが好ましい。

【0010】上記(2)の形態において、熱重量分析 (「TG (thermogravimetry)」とも いう)は、空気雰囲気下において25℃から10℃/分 の昇温速度で昇温することにより行う。上記熱重量分析 10 において重量変化がなくなるところの重量減少率を10 0%としたときの重量減少率は、加熱分解前のサンプル の重量(A)から重量変化がなくなったときにおける重 量(B)を差し引いた重量に対して、加熱分解したサン プルの減少重量(X)(加熱分解前のサンプルの重量か ら加熱分解後のサンプルの重量を差し引いた値)を百分 率で表した値である。すなわち {X/(A-B)} × 1 00で表されることになる。温度が低い初期では有機成 分の熱分解が進行しないため小さいが、ある温度まで上 昇すると熱分解が進行し、急激に大きくなり、熱分解が 20 進行した後では再び小さくなる。上記(2)の形態にお ける架橋された成形体では、熱分解が進行した後の段階 において、熱重量分析において重量変化がなくなるとこ ろを100%とした場合、すなわち重量変化がなくなっ た時点を重量減少率100%とした場合、重量減少率が 95%以上となるときの温度が480℃以下となる。こ の温度が480℃を超えると、焼成において大きな熱工

【OO13】式中、R1は、水素原子又はメチル基を表 す。R<sup>2</sup>は、有機残基を表す。R<sup>3</sup>は、水素原子又は有機 残基を表す。

$$CH_2 = CR^4 - COO - R^5 - O - CH - O - C - (2)$$

$$\begin{vmatrix}
CH_2R^6 & 0
\end{vmatrix}$$

【OO15】式中、R<sup>4</sup>は、水素原子又はメチル基を表 す。R5は、有機残基を表す。R6は、水素原子又は有機 残基を表す。

【0016】上記一般式(1)及び一般式(2)におい 40 て、R<sup>2</sup>及びR<sup>5</sup>で表される有機残基としては、例えば、 炭素数2~18の直鎖状、分岐状又は環状のアルキレン 基、炭素数2~20のアルコキシアルキレン基、炭素数 2~8のハロゲン化(例えば塩素化、臭素化又はフッ素 化) アルキレン基、末端水酸基を除くポリエチレングリ コール骨格、末端水酸基を除くポリプロピレングリコー ル骨格、末端水酸基を除くポリブチレングリコール骨 格、アリール基等が挙げられる。これらの中でも、重合 度が1~1万のポリエチレングリコール骨格、ポリプロ ピレングリコール骨格、ポリブチレングリコール骨格、

ネルギーを与える必要があり、種々の用途に好適に適用 することができないこととなる。また、この温度が25 О℃以下であると無機成分が焼成される前に有機部分が 分解し、良好な成形体又はパターンが得られないことが ある。重量減少率が95%となる好ましい温度範囲とし ては、下限が250℃であり、上限が480℃である。 より好ましくは、下限が300℃、上限が450℃であ

【0011】本発明の架橋された成形体としては、無機 フィラー含有光硬化性組成物により形成されるものであ ることが好ましく、また、該無機フィラー含有光硬化性 組成物が、下記一般式(1)及び/又は下記一般式

(2) で表される(メタ) アクリロイル基を有する基を もつ化合物(A1)及び/又は該(メタ)アクリロイル 基を有する基とカルボキシル基とを併せもつ化合物(A 2) 、光重合開始剤(B)、並びに、無機フィラーを含 有するものであることが好ましい。これにより、フォト リソグラフィー法によって緻密な無機パターンを得るこ とが可能となる。なお一般式(1)及び/又は一般式 (2) で表される(メタ) アクリロイル基を有する基に おいては、(メタ)アクリロイル基と-O-CH(CH  $2R^{3}$ )  $-O-又は-O-CH(CH2R^{6})$  -O-CO-で表されるアセタール基及び/又はヘミアセタールエス テル結合とを有することになる。

(1) [0014]

[0012]

【化1】

【化2】

炭素数1~4のアルキル基が好適である。より好ましく は、重合度が1~100のポリエチレングリコール骨 格、ポリプロピレングリコール骨格、ポリブチレングリ コール骨格、炭素数2のアルキレン基(-CH2CH 2一)、炭素数3のアルキレン基(一CH2CH2CH 2一)であり、更に好ましくは、重合度が1~15のポ リエチレングリコール骨格、ポリプロピレングリコール 骨格、ポリブチレングリコール骨格である。なお本明細 書中において、有機残基とは、基や化合物を構成する基 本構造に結合している有機基を意味する。

【OO17】またR3及びR6で表される有機残基として は、例えば、炭素数1~10の直鎖状、分岐状又は環状 のアルキル基、炭素数6~11の置換されていてもよい 芳香族基等が挙げられる。これらの中でも、炭素数1~ 50

2のアルキル基、炭素数6~8の芳香族基が好適であ る。なお上記化合物の1分子が(メタ)アクリロイル基 を有する基を複数有する場合には、上記有機残基はそれ ぞれ同一であってもよく異なっていてもよい。

【0018】上記(メタ)アクリロイル基を有する基 は、(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル基とを共 に有する化合物(a)中のビニルエーテル基と、水酸基 及び/又はカルボキシル基を有する化合物(b)中の水 酸基及び/又はカルボキシル基とが付加反応することに より形成された基であることが好ましい。この場合、本 10 発明における(メタ)アクリロイル基を有する基をもつ 化合物(A1)及び/又は(メタ)アクリロイル基を有 する基とカルボキシル基とを併せもつ化合物 (A2) は、(メタ)アクリロイル基を有する基が、水酸基及び /又はカルボキシル基を有する化合物 (b) により形成 される有機残基に結合した構造を有することになる。

【0019】上記(メタ)アクリロイル基を有する基の 形成に(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル基とを 共に有する化合物(a)を用いると、化合物(a)中の ビニルエーテル基と、化合物(b)中の水酸基及び/又 20 はカルボキシル基との付加反応を穏やかな条件で行うこ とができるので、生成物が着色することなく、簡便に (メタ) アクリロイル基を有する基を形成することがで きる。なお化合物(b)中の水酸基及び/又はカルボキ シル基は、その全部が化合物(a)中のビニルエーテル 基と付加反応してもよく、その一部が付加反応してもよ い。また、これらの化合物はそれぞれ単独で用いてもよ

く、2種以上を併用してもよい。

【0020】上記一般式(1)及び/又は一般式(2) で表される(メタ)アクリロイル基を有する基の形成に おいて、上記(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル 基とを共に有する化合物(a)と上記水酸基及び/又は カルボキシル基を有する化合物(b)との反応モル比と しては、無機フィラー含有光硬化性組成物から形成され る架橋された成形体の用途、所望する物性等により適宜 設定すればよいが、例えば、化合物(b)における水酸 基及び/又はカルボキシル基1モルに対して化合物

(a) は、O. O2モル以上が好ましい。より好ましく は0. 1モル以上であり、更に好ましくは0. 2モル以 上である。また、10モル以下が好ましい。より好まし くは5モル以下であり、更に好ましくは1.5モル以下

【OO21】また化合物(a)と化合物(b)との付加 反応の方法としては、例えば、付加反応させる際の添加 方法としては、反応初期に一括して仕込んでもよく、ど ちらか又は両方を連続又は断続的に反応系中に添加して もよい。また、上記付加反応は、触媒の存在下に行なわ れることが好ましい。

【0022】上記(メタ)アクリロイル基とビニルエー テル基とを共に有する化合物(a)としては、例えば、 下記一般式(3);

[0023]

【化3】

 $CH_2 = CR^7 - COO - R^8 - O - CH = CHR^9$ (3)

【0024】(式中、R<sup>7</sup>は、水素原子又はメチル基を 表す。R8は、有機残基を表す。R9は、水素原子又は有 機残基を表す。)で表される(メタ)アクリル酸エステ ル類であることが好ましい。上記一般式 (3) におい て、R8で表される有機残基としては、上記R2及び上記 R<sup>5</sup>で表される有機残基と同様であり、R<sup>9</sup>で表される有 機残基としては、上記R3及び上記R6で表される有機残 基と同様である。

【0025】上記一般式(3)で表される(メタ)アク リル酸エステル類としては、以下に例示する化合物等が 挙げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を 40 併用してもよい。(メタ)アクリル酸2-ビニロキシエ チル、(メタ)アクリル酸3ービニロキシプロピル、 (メタ) アクリル酸1-メチル-2-ビニロキシエチ ル、(メタ)アクリル酸2-ビニロキシプロピル、(メ タ)アクリル酸4ービニロキシブチル、(メタ)アクリ ル酸1-メチル-3-ビニロキシプロピル、(メタ)ア クリル酸1-ビニロキシメチルプロピル、(メタ)アク リル酸2-メチル-3-ビニロキシプロピル、(メタ) アクリル酸1, 1-ジメチル-2-ビニロキシエチル、

クリル酸1-メチル-2-ビニロキシプロピル、(メ タ)アクリル酸2-ビニロキシブチル、(メタ)アクリ ル酸4ービニロキシシクロヘキシル、(メタ)アクリル 酸6-ビニロキシヘキシル、(メタ) アクリル酸4-ビ ニロキシメチルシクロヘキシルメチル、 (メタ) アクリ ル酸3-ビニロキシメチルシクロヘキシルメチル、(メ タ)アクリル酸2-ビニロキシメチルシクロヘキシルメ チル、(メタ)アクリル酸pービニロキシメチルフェニ ルメチル、(メタ)アクリル酸m-ビニロキシメチルフ ェニルメチル、(メタ)アクリル酸oービニロキシメチ ルフェニルメチル。

【0026】(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシエト キシ)エチル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシイ ソプロポキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2-(ビニ ロキシエトキシ) プロピル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシエトキシ) イソプロピル、(メタ) アクリ ル酸2-(ビニロキシイソプロポキシ)プロピル、(メ タ)アクリル酸2-(ビニロキシイソプロポキシ)イソ プロピル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシエトキ シエトキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロ (メタ) アクリル酸3-ビニロキシブチル、(メタ) ア 50 キシエトキシイソプロポキシ) エチル、(メタ) アクリ

ル酸2-(ビニロキシイソプロポキシエトキシ)エチ ル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシイソプロポキ シイソプロポキシ)エチル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシエトキシエトキシ) プロピル、(メタ) ア クリル酸2-(ビニロキシエトキシイソプロポキシ)プ ロピル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシイソプロ ポキシエトキシ)プロピル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシイソプロポキシイソプロポキシ) プロピ ル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシエトキシエト キシ) イソプロピル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロ 10 キシエトキシイソプロポキシ)イソプロピル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシイソプロポキシエトキシ) イソプロピル、(メタ)アクリル酸2-(ビニロキシイ ソプロポキシイソプロポキシ)イソプロピル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシエトキシエトキシエトキ シ) エチル、(メタ) アクリル酸2-(ビニロキシエト キシエトキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アク リル酸2-(イソプロペノキシエトキシ)エチル、(メ タ) アクリル酸2-(イソプロペノキシエトキシエトキ シ) エチル、(メタ) アクリル酸2-(イソプロペノキ 20 シエトキシエトキシエトキシ) エチル、(メタ) アクリ ル酸2-(イソプロペノキシエトキシエトキシエトキシ エトキシ) エチル、(メタ) アクリル酸ポリエチレング リコールモノビニルエーテル、(メタ)アクリル酸ポリ プロピレングリコールモノビニルエーテル。

【0027】上記水酸基及び/又はカルボキシル基を有 する化合物(b)としては、低分子化合物やオリゴマ 一、重合体のいずれの形態であってもよく、例えば、以 下の(1)~(3)に記載する化合物等が挙げられる。 また、これらは単独で用いてもよく、2種以上を併用し 30 てもよい。(1)水酸基を有する化合物;メタノール、 エタノール、プロパノール、ブタノール、ヘキサノー ル、ポリエチレングリコールモノアルキルエーテル、ポ リプロピレングリコールモノアルキルエーテル等の一価 アルコール類:エチレングリコール、ジエチレングリコ ール、1,3ープロパンジオール、2ーメチルー1,3 ープロパンジオール、1,4ーブタンジオール、1,3 ーブタンジオール、2,3-ブタンジオール、ジプロピ レングリコール、1,5-ペンタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、2,2-ジメチル-1,3-プロパ 40 ンジオール (ネオペンチルグリコール)、2-エチルー 1,4-ブタンジオール、1,7-ヘプタンジオール、 1,8-オクタンジオール、1,9-ノナンジオール、 1, 10-デカンジオール、1, 4-シクロヘキサンジ オール、1,4-ジメチロールシクロヘキサン、2,2 ージエチルー1, 3ープロパンジオール、3ーメチルー 1, 4-ペンタンジオール、2, 2-ジエチルー1, 3 ーブタンジオール、4、5ーノナンジオール、トリエチ レングリコール、水素化ビスフェノールA、水素化ビス

ノールAのアルキレンオキサイド付加物、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパン、グリセリン、ポリグリセリン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトール等の多価アルコール類;ソルビトール、キシリトール、グルコース、フルクトース、マンニット等の糖類;不飽和ポリエステル、飽和ポリエステル、エポキシアクリレート等の水酸基含有重縮合体;水酸基を有する重合体;セルロース、でんぷん、デキストラン;フェノール、クレゾール、ビスフェノール等のフェノール化合物。

【0028】(2)カルボキシル基を有する化合物;ぎ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、グルタミン酸等の一価カルボン酸;アジピン酸、ピメリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、マレイン酸、フマル酸、テトラヒドロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、ダイマ一酸、ブタンテトラカルボン酸等の多価カルボン酸;カルボキシル基を有するエポキシアクリレート、不飽和ポリエステル、飽和ポリエステル等のカルボキシル基含有重縮合体;カルボキシル基を有する重合体;カルボキシル基を有する重合体;カルボキシルス。

(3) 水酸基とカルボキシル基を共に有する化合物; ヒドロキシ酢酸、乳酸、グリセリン酸、酒石酸、クエン酸、ジメチロールプロピオン酸等のヒドロキシ酸類; ヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシナフト工酸; 不飽和ポリエステル、飽和ポリエステル等の水酸基とカルボキシル基を有する重縮合体; 水酸基とカルボキシル基を有する重合体。

【0029】上述した水酸基及び/又はカルボキシル基を有する化合物(b)の中でも、1分子中に水酸基及び/又はカルボキシル基を2個以上含む化合物、エポキシアクリレート、カルボキシル基を有するエポキシアクリレート、不飽和ポリエステル、飽和ポリエステル等の水酸基及び/又はカルボキシル基を2個以上含む重縮合体、水酸基及び/又はカルボキシル基を有する重合体が好適である。

【0030】上記エポキシアクリレートは、1分子中に2個以上エポキシ基を有するエポキシ化合物と不飽和一塩基酸を開環付加反応させて得られる。この開環付加により水酸基が生成される。

ンジオール(ネオペンチルグリコール)、2ーエチルー
1、4ーブタンジオール、1、7ーへプタンジオール、
1、8ーオクタンジオール、1、9ーノナンジオール、
2、1、10ーデカンジオール、1、4ーシクロヘキサンジ
オール、1、4ージメチロールシクロヘキサン、2、2ージエチルー1、3ープロパンジオール、3ーメチルー
1、4ーペンタンジオール、2、2ージエチルー1、3ーブタンジオール、2、2ージエチルー1、3ーブタンジオール、4、5ーノナンジオール、トリエチレングリコール、水素化ビスフェノールAのアルキレンオキサイド付加物、ビスフェ 50 テル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテカ、プリメチロールプロパントリグリシジルエーテカ、フェノールAのアルキレンオキサイド付加物、ビスフェ 50 テル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテカ

ル、ポリグリセリンポリグリシジルエーテル等の多価ア ルコールのグリシジルエーテル化物;アジピン酸ジグリ シジルエステル、セバシン酸ジグリシジルエステル、ア ゼライン酸ジグリシジルエステル、テレフタル酸ジグリ シジルエステル、ダイマ一酸ジグリシジルエステル等の 多価カルボン酸のグリシジルエステル化物:ビス(2. 3-エポキシシクロペンチル) エーテル、ジシクロペン タジエンジオキサイド、2,2-ビス(3,4-エポキ シシクロヘキシル)プロパン、3,4-エポキシシクロ ヘキシルメチルー(3,4-エポキシ)シクロヘキサン 10 カルボキシレート、3、4-エポキシー6-メチルシク ロヘキシルメチルー4ーエポキシー6ーメチルシクロヘ キサンカルボキシレート、ビス(3,4-エポキシー6 ーメチルシクロヘキシルメチル)アジペート等の脂環式 エポキシ化合物: ビスフェノール型エポキシ樹脂等が挙 げられる。

【0032】また、これらのエポキシ樹脂の2分子以上を、多塩基酸、ポリフェノール化合物、多官能アミノ化合物、多価チオール等の鎖延長剤との反応によって結合して鎖延長したものも用いることができる。これらは単20独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0033】上記エポキシアクリレートの製造原料となる不飽和一塩基酸としては、アクリル酸、メタクリル酸、これらカルボン酸の誘導体等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0034】またエポキシアクリレートとしては、エポキシアクリレートが有するアルコール性水酸基を部分的に多価イソシアネート化合物と反応させて高分子量化したエポキシアクリレート、又は、エポキシアクリレートが有するアルコール性水酸基に部分的に酸無水物が付加 30して生成したカルボキシル基を多官能エポキシ化合物と反応させて高分子量化したエポキシアクリレート等も用いることができる。

【0035】上記不飽和ポリエステルは、不飽和多塩基酸を主成分とする酸成分と、多価アルコール及び/又はエポキシ化合物を主成分とする多価アルコール成分とを縮重合して得られる重合体である。

【0036】上記不飽和ポリエステルの製造原料となる酸成分は、必要に応じて、脂肪族飽和多塩基酸や芳香族飽和多塩基酸等の飽和多塩基酸を含んでいてもよく、又 40は、アクリル酸、メタクリル酸、ケイ皮酸、これらカルボン酸の誘導体等の不飽和一塩基酸や、飽和一塩基酸等の一塩基酸を含んでいてもよい。また、多価アルコール成分は、必要に応じて、ヒドロキシジシクロペンタジエン、ベンジルアルコール、アリルアルコール等の一価アルコールを含んでいてもよい。

【 O O 3 7 】 また不飽和ポリエステルとしては、不飽和ポリエステルの末端カルボキシル基にグリシジル (メタ) アクリレートを開環付加させて得られる (メタ) アクリレート変性不飽和ポリエステル等も用いることがで 50

きる。

【0038】上記酸成分の主成分である不飽和多塩基酸としては、例えば、マレイン酸、フマル酸、アコニット酸、イタコン酸等の $\alpha$ ,  $\beta$ -不飽和多塩基酸;ジヒドロムコン酸等の $\beta$ ,  $\gamma$ -不飽和多塩基酸等が挙げられる。また、不飽和多塩基酸の代わりに、不飽和多塩基酸の誘導体を用いることもできる。このような誘導体としては、例えば、上記不飽和多塩基酸の無水物;上記不飽和多塩基酸のハロゲン化物;上記不飽和多塩基酸のアルキルエステル等が挙げられる。これら不飽和多塩基酸や誘導体は、単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0039】上記飽和多塩基酸としては、例えば、マロ ン酸、コハク酸、メチルコハク酸、2,2ージメチルコ ハク酸、2, 3-ジメチルコハク酸、ヘキシルコハク 酸、グルタル酸、2ーメチルグルタル酸、3ーメチルグ ルタル酸、2, 2 ージメチルグルタル酸、3, 3 ージメ チルグルタル酸、3,3-ジエチルグルタル酸、アジピ ン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシ ン酸等の脂肪族飽和多塩基酸;フタル酸、イソフタル 酸、テレフタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸等 の芳香族飽和多塩基酸;ヘット酸、1, 2ーテトラヒド ロフタル酸、1,2-ヘキサヒドロフタル酸、1,1-シクロブタンジカルボン酸、5-ノルボルネン-2.3 ージカルボン酸、transー1,4-シクロヘキサン ジカルボン酸等の脂環族飽和多塩基酸等が挙げられる。 また、飽和多塩基酸の代わりに、飽和多塩基酸の誘導体 を用いることもできる。このような誘導体としては、例 えば、上記飽和多塩基酸の無水物;上記飽和多塩基酸の ハロゲン化物;上記飽和多塩基酸のアルキルエステル等 が挙げられる。これら飽和多塩基酸や誘導体は、単独で 用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0040】上記多価アルコールとしては、例えば、エ チレングリコール、ジエチレングリコール、1,3-プ ロパンジオール、2-メチル-1,3-プロパンジオー ル、1,4-ブタンジオール、1,3-ブタンジオー ル、2、3ーブタンジオール、ジプロピレングリコー ル、1、5-ペンタンジオール、1、6-ヘキサンジオ ール、2, 2ージメチルー1, 3ープロパンジオール (ネオペンチルグリコール)、2-エチル-1,4-ブ タンジオール、1, 7ーヘプタンジオール、1, 8-オ クタンジオール、1,9-ノナンジオール、1,10-デカンジオール、1,4ーシクロヘキサンジオール、 1, 4ージメチロールシクロヘキサン、2, 2ージェチ ルー1,3ープロパンジオール、3-メチル-1,4-ペンタンジオール、2,2-ジエチルー1,3-ブタン ジオール、4,5-ノナンジオール、トリエチレングリ コール、グリセリン、トリメチロールプロパン、ペンタ エリスリトール、ジペンタエリスリトール、水素化ビス フェノールA、水素化ビスフェノールAのアルキレンオ

キサイド付加物、ビスフェノールAのアルキレンオキサイド付加物等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【 O O 4 1 】上記エポキシ化合物としては、例えば、エチレンオキシド、プロピレンオキシド、ブチレンオキシド、ブチレンオキシド、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレート、ビスフェノールAのジグリシジルエーテル等が挙げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。

【0042】上記飽和ポリエステルは、不飽和多塩基酸 10 を用いない以外は、上述の不飽和ポリエステルと全く同様に得られる。上記水酸基を有する重合体を得る方法としては、例えば、(1)水酸基を有する単量体を単独重合あるいは共重合する方法、(2)カルボキシル基を有する単量体を単独重合あるいは共重合した後、そのカルボキシル基にグリシジル基を有する化合物を付加反応して水酸基を生成させる方法、(3)グリシジル基を有する単量体を単独重合あるいは共重合した後、そのグリシジル基にカルボキシル基を有する化合物を付加反応して水酸基を生成させる方法、(4)酢酸ビニルのようなビ 20 ニルエステル化合物の単独重合あるいは共重合により得られた重合体の全部あるいは部分ケン化する方法、

(5) 水酸基を有する重合開始剤又は連鎖移動剤を使用する方法等が挙げられるが、これらの方法に限定されるものではない。これらの方法は単独で用いてもよいし、2つ以上の方法を組合せて用いることも可能である。

【 O O 4 3 】上記カルボキシル基を有する重合体を得る方法としては、例えば、 (1)カルボキシル基を有する単量体を単独重合あるいは共重合した。 (2)酸無水物基を有する単量体を単独重合あるいは共重合した後、その酸無水物基に水酸基を有する化合物を付加反応してカルボキシル基を生成させる方法、 (3)水酸基を有する単量体を単独重合あるいは共重合した後、その水酸基に酸無水物基を有する化合物を付加反応してカルボキシル基を生成させる方法、 (4)カルボキシル基を生成させる方法、 (4)カルボキシル基をするではない。これらの方法は単独で用いてもよいし、 2 つ以上の方法を組合せて用いることも可能である。

【 O O 4 4 】上記の水酸基及びカルボキシル基を含有す 40 る重合体を得るには、例えば、上記の水酸基を有する重合体を得る方法とカルボキシル基を有する重合体を得る方法を、適宜組合せることによる方法がある。上記の水酸基を有する単量体としては、例えば、(メタ)アクリル酸2ーヒドロキシエチル、(メタ)アクリル酸2ーヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸2ーヒドロキシプロピル、(メタ)アクリル酸2ーヒドロキシプロピル、(メタ)アクリレート、プロピレングリコールモノ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールモノ(メタ)アクリレート、アリルアルコール、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ヒドロキシブチルビニルエーテル、ワーヒドロキシスチ 50

レン、ブテンー2ージオールー1,4等が挙げられる。また、カルボキシル基を有する単量体としては、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、シトラコン酸等が挙げられるが、これらに限定されるものでない。

【0045】更に、水酸基を有する単量体やカルボキシ ル基を有する単量体と共重合させる単量体としては、例 えば、(メタ) アクリル酸メチル、(メタ) アクリル酸 エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)アクリ ル酸ブチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、 (メタ) アクリル酸シクロヘキシル、(メタ) アクリル 酸グリシジル等のような(メタ)アクリル酸エステル 類;スチレン、pーメチルスチレン、αーメチルスチレ ンのようなスチレン類;酢酸ビニル、プロピオン酸ビニ ル、酪酸ビニルのようなビニルエステルモノマー類;N ービニルアセトアミド、Nービニルホルムアミド、Nー ビニルピロリドン、Nービニルカプロラクタムのような Nービニル化合物類;メチルビニルエーテル、エチルビ ニルエーテル、ブチルビニルエーテルのようなビニルエ ーテル類;エチレン、プロピレン、ブチレンのようなオ レフイン類等が挙げられ、これらを単独あるいは2種以 上の併用が可能である。

【0046】上記(メタ)アクリロイル基とビニルエー テル基とを共に有する化合物 (a) と水酸基及び/又は カルボキシル基を有する化合物(b)との付加反応に用 いられる触媒としては、酸が好適である。酸としては、 例えば、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、ブタン酸、トリク 口口酢酸、ジクロ口酢酸、ピルビン酸、グリコール酸等 の脂肪族モノカルボン酸;シュウ酸、マレイン酸、オキ サロ酢酸、マロン酸、フマル酸、酒石酸、クエン酸等の 脂肪族多価カルボン酸;安息香酸、テレフタル酸等の芳 香族カルボン酸;ベンゼンスルホン酸、pートルエンス ルホン酸、pートルエンスルホン酸ピリジニウム塩、p ートルエンスルホン酸キノリニウム塩等の芳香族スルホ ン酸又はその塩;硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸 マグネシウム、硫酸カルシウム、硫酸ニッケル、硫酸 鋼、硫酸ジルコニウム等の硫酸塩;硫酸水素ナトリウ ム、硫酸水素カリウム等の硫酸水素塩;硫酸、塩酸、リ ン酸、ポリリン酸等の鉱酸;リンバ等のモリブデン酸、 リンタングストモリブデン酸、ケイタングストモリブデ ン酸等のヘテロポリ酸;酸性ゼオライト;ベースレジン がフェノール系樹脂又はスチレン系樹脂であり、ゲル 型、ポーラス型又はマクロポーラス型の何れかの形態を 示し、かつ、スルホン酸基及びアルキルスルホン酸基か らなる群より選ばれる少なくとも一種のイオン交換基を 有する酸性イオン交換樹脂等が挙げられる。これら触媒 は単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよい。こ れらの中でも、シュウ酸、マレイン酸、硫酸水素カリウ ム、塩酸が好ましい。他の酸触媒の場合、付加反応の触 媒として作用するほか、ビニルエーテルのカチオン重合

開始剤として作用することがある。したがって温度コン トロールを厳密に行う必要があるが、なかでも塩酸の場 合、カチオン重合開始剤としては作用せず、付加反応に のみ選択的に効くため、温度コントロール幅が広く、製 造面で非常に有利であり、特に好ましい触媒である。

【0047】上記触媒の使用量としては、付加反応に用 いる化合物(a)や化合物(b)の種類や組み合わせ等 により適宜設定すればよいが、収率、触蝶の安定性、生 産性及び経済性の点から、例えば、化合物(a) 100 重量部に対して、0.0005重量部以上が好ましい。 より好ましくは0.001重量部以上である。また、1 重量部以下が好ましい。より好ましくは0.5重量部以 下である。

【0048】本発明におけるアセタール結合及び/又は ヘミアセタールエステル結合を有する架橋体は、上記一 般式(1)及び/又は上記一般式(2)で表される(メ タ) アクリロイル基を有する基をもつ化合物 (A1) 及 び/又は該(メタ)アクリロイル基を有する基とカルボ キシル基とを併せもつ化合物(A2)、並びに、重合開 始剤を含有する硬化性組成物により形成することができ る。このような硬化性組成物は、本発明における架橋体 を形成する材料として好適である。

【0049】上記(メタ)アクリロイル基を有する基と カルボキシル基を併せもつ化合物(A2)及び光重合開 始剤(B)を含有する光硬化性組成物から形成される架 橋体は、本発明における架橋体の好ましい形態の1つで ある。上記の(メタ)アクリロイル基を有する基とカル ボキシル基を併せもつことにより、緻密なパターン形成 に充分な光硬化性とアルカリ現像性を発現でき、優れた フォトリソグラフィー性を示し、しかも、焼成時には優 30 れた易熱分解性を示すことが可能となる。

【0050】上記(メタ)アクリロイル基を有する基と カルボキシル基を併せもつ化合物(A2)を得る方法と しては、例えば(1)(メタ)アクリロイル基を有する 基をもつ化合物(A1)を得る際に化合物(a)と化合 物(b)の割合を水酸基が残存するように反応させ、残 存した水酸基に酸無水物を開環付加させてカルボキシル 基を導入する方法、(2)(メタ)アクリロイル基を有 する基をもつ化合物(A1)を得る際に、化合物(a) と化合物(b)の割合をカルボキシル基が残存するよう 40 に反応させ、カルボキシル基を残存させる方法等が挙げ られるが、これらの方法に限定されないのは勿論のこと である。

【0051】上記(メタ)アクリロイル基を有する基と カルボキシル基を併せもつ化合物(A2)中のカルボキ シル基濃度は、酸価として20~200mgKOH/g の範囲が好ましく、より好ましくは、30~150mg KOH/gの範囲である。酸価が20mgKOH/g以 下であると、光照射後、未硬化部分が速やかにアルカリ 現像液で除去できにくく、再現性よく高精度なパターン 50 形成が困難になるおそれがあり、また、200mgKO H/g以上になると、光硬化した部分もアルカリ現像時 に侵食され易くなり、同様に再現性よく高精度なパター ン形成が困難になるおそれがある。

【0052】上記(メタ)アクリロイル基を有する基を もつ化合物(A1)に含有される水酸基に開環付加させ てカルボキシル基を導入するのに用いる酸無水物の例と しては、無水コハク酸、無水マレイン酸、無水テトラヒ ドロフタル酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、無水フタル 酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒ ドロ無水フタル酸、無水ナジック酸、無水メチルナジッ ク酸等があり、これらを単独あるいは2種類以上混合し て用いることができる。

【0053】また、アルカリ現像に用いる現像液として は、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸カリウ ム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、水酸化カルシウ ム等の金属アルカリ水溶液;アンモニア水溶液;モノメ チルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン、モノ エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、モ ノプロピルアミン、ジメチルプロピルアミン、モノエタ ノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールア ミン、エチレンジアミン、ジェチレントリアミン、ジメ チルアミノエチルメタクリレート、ポリエチレンイミン 等の水溶性有機アミン類の水溶液等が好適であり、これ らの1種又は2種以上を混合して使用することができ る。特に1.5重量%以下の濃度の希アルカリ水溶液が 好適に用いられる。

【0054】本発明における架橋体を形成することにな る光硬化性組成物には、易熱分解性が損なわれない範囲 内で、通常の光硬化性架橋剤を併用することができる。 例えば、C1~C18 のアルキル (メタ) アクリレート、 CI~C8のアルコールエチレンオキサイド誘導体 (メ タ) アクリレート、CI~CI8の(アルキル) フェノー ルエチレンオキサイド誘導体(メタ)アクリレート、C 2~C9のジオールジ(メタ)アクリレート、ポリエチレ ングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレン グリコールジ(メタ)アクリレート、ビスフェノールA エチレンオキサイド誘導体ジ(メタ)アクリレート、ト リメチロールプロパントリ(メタ)アクリレート、ペン タエリスリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジペン タエリスリトールヘキサ (メタ) アクリレート、グリセ リンエチレンオキサイド誘導体トリ(メタ)アクリレー ト等があり、これらを単独あるいは2種類以上混合して 用いることができる。

【0055】上記光重合開始剤(B)としては、例え ば、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、 2, 2-ジメトキシー1, 2-ジフェニルエタン-1-オン、2ーメチルー1ー[4-(メチルチオ)フェニ ル] -2-モルホリノプロパン-1-オン、2-ベンジ ルー2ージメチルアミノー1ー(4ーモルホリノフェニ

ル) ーブタン-1-オン、2-ヒドロキシ-2-メチル -1-フェニルプロパン-1-オン、2, 4, 6-トリ メチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、1-「4-(2-ヒドロキシエトキシ)フェニル]ー2-ヒ ドロキシー2ーメチルー1ープロパンー1ーオン、2, 4-ジェチルチオキサントン、2-クロロチオキサント ン、2, 4ージメチルチオキサントン、3, 3ージメチ ルー4-メトキシベンゾフェノン、ベンゾフェノン、1 ークロロー4ープロポキシチオキサントン、1ー(4-) イソプロピルフェニル)-2-ヒドロキシ-2-メチル 10 プロパン-1-オン、1-(4-ドデシルフェニル)-2-ヒドロキシ-2-メチルプロパン-1-オン、4-ベンゾイルー4′ーメチルジメチルスルフィド、4ージ メチルアミノ安息香酸、4ージメチルアミノ安息香酸メ チル、4-ジメチルアミノ安息香酸エチル、4-ジメチ ルアミノ安息香酸ブチル、4-ジメチルアミノ安息香酸 - 2-エチルヘキシル、4-ジメチルアミノ安息香酸-2-イソアミル、2, 2-ジエトキシアセトフェノン、 ベンジルジメチルケタール、ベンジルーβーメトキシエ チルアセタール、1-フェニル-1,2-プロパンジオ 20 ンー2- (o-エトキシカルボニル) オキシム、o-ベ ンゾイル安息香酸メチル、ビス(4-ジメチルアミノフ ェニル)ケトン、4,4'ービスジエチルアミノベンゾ フェノン、4.4′ージクロロベンゾフェノン、ベンジ ル、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾイ ンエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、 ベンゾインーn-ブチルエーテル、ベンゾインイソブチ ルエーテル、ベンゾインブチルエーテル、p-ジメチル アミノアセトフェノン、p-tert-ブチルトリクロ ロアセトフェノン、p-tert-ブチルジクロロアセ 30 トフェノン、チオキサントン、2-メチルチオキサント ン、2ーイソプロピルチオキサントン、ジベンゾスベロ ン、α, α-ジクロロー4-フェノキシアセトフェノ ン、ペンチルー4ージメチルアミノベンゾエート等が挙 げられる。これらは単独で用いてもよく、2種以上を併 用してもよい。

【0056】上記光重合開始剤(B)の使用量としては、上記光硬化性組成物を100重量%とすると、0.1重量%以上が好ましく、また、25重量%以下が好ましい。0.1重量%未満では露光硬化不良を起こすおそ40れがあり、25重量%を超えると、塗膜性、露光硬化後の被膜の耐摩耗性や耐薬品性等が低下するおそれがある。より好ましくは、0.5重量%以上であり、また、15重量%以下である。

【OO57】また、本発明におけるアセタール結合及び /又はヘミアセタールエステル結合を有する架橋体は、 多価ビニルエーテル化合物と多価水酸基含有化合物及び /又は多価カルボキシル基含有化合物を含有する硬化性 組成物を反応させることによっても得られる。上記多価 ビニルエーテル化合物としては、例えば、ブタンジオー 50

ルジビニルエーテル、シクロヘキサンジオールジビニル エーテル、シクロヘキサンジメタノールジビニルエーテル、ジエチレングリコールジビニルエーテル、トリエチレングリコールジビニルエーテル、テトラエチレングリコールジビニルエーテル、エチレングリコールジビニルエーテル、ヘキサンジオールジビニルエーテル等のジビニルエーテル化合物を用いることができる。また、多価イソシアネート化合物への水酸基含有ビニルエーテル化合物の付加物や上述の(メタ)アクリロイル基とビニルエーテル基とを共に有する化合物とそれ以外のラジカル重合性単量体を共重合させたビニルエーテル基を側鎖に有する重合体等を用いることもできる。

【0058】上記多価水酸基含有化合物や多価カルボキシル基含有化合物としては、上述の水酸基を有する化合物、カルボキシル基を有する化合物、水酸基とカルボキシル基を共に有する化合物のうち2官能以上のものを用いることができる。これらの化合物を反応させ、アセタール結合及び/又はヘミアセタールエステル化合物を有する架橋体を得るために、上述のような酸触媒を用いることができる。更に、作業効率を向上させるためには熱及び/又は活性エネルギー線によって反応を開始することが好ましく、そのために熱潜在酸発生剤や光酸発生剤を用いることが好ましい。

【0059】上記熱潜在酸発生剤としては、スルホン酸 エステル類やリン酸エステル類が用いられる。上記スル ホン酸エステル類としては、例えば、メタンスルホン 酸、エタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、ドデシル ベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、ノニルナ フタレンスルホン酸等のスルホン酸類と、nープロパノ ール、nーブタノール、nーヘキサノール、nーオクタ ノール等の一級アルコール類又はイソプロパノール、2 ーブタノール、2ーヘキサノール、2オクタノール、シ クロヘキサノール等の二級アルコール類とのエステル化 物、更には上記スルホン酸類とオキシラン基含有化合物 との反応により得られるβーヒドロキシアルキルスルホ ン酸エステル類等が挙げられる。また、リン酸エステル 類としては、例えば、nープロパノール、nーブタノー ル、nーヘキサノール、nーオクタノール、2ーエチル ヘキサノール等の一級アルコール類又はイソプロパノー ル、2-ブタノール、2-ヘキサノール、2-オクタノ ール、シクロヘキサノール等の二級アルコール類のリン 酸モノエステル類やリン酸ジエステル類等が挙げられ

【0060】上記光酸発生剤としては、各種カチオン重合開始剤、例えば、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩、ブロモニウム塩、クロロニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム塩、ピリリウム塩、チアピリリウム塩、ピリジウム塩等のオニウム塩;トリス(トリハロメチル)ーSートリアジン及びその誘導体等のハロゲン化化合物;スルホン酸の2ーニトロベンジルエステル;イミノスル

ホナート; 1ーオキソー2ージアゾナフトキノンー4ースルホナート誘導体; Nーヒドロキシイミド=スルホナート; トリ(メタンスルホニルオキシ)ベンゼン誘導体; ビススルホニルジアゾメタン類; スルホニルカルボニルアルカン類; スルホニルカルボニルジアゾメタン類; ジスルホン化合物等が用いられる。

【0061】これらの光酸発生剤は、単独で又は2種以上を組み合わせて用いることができる。市販されているものとしては、例えば、ユニオン・カーバイト社製のCYRACURE(登録商標)UVIー6950、UVIー6970、旭電化工業社製のオプトマーSPー150、SPー151、SPー152、SPー170、SPー171、日本曹達社製のCIー2855、デグサ社製のDegacereKI85 B等のトリアリールスルホニウム塩や非置換又は置換されたアリールジアゾニウム塩、ジアリールヨードニウム塩が挙げられる。また、スルホン酸誘導体としてはみどり化学社製PAIー101等を用いることができる。

【0062】上記硬化性組成物に、無機フィラーを混合して得られる無機フィラー含有硬化性組成物は、上記硬 20化性組成物における性能を充分に発揮して無機フィラーによる成形体や緻密なパターンを形成することができることから、本発明の架橋された成形体を形成する材料として好適である。このような無機フィラー含有硬化性組成物から形成される架橋された成形体は、本発明の好ましい形態の一つである。

【0063】上記無機フィラーとしては、例えば、Pb O-SiO2系、PbO-B2O3-SiO2系、ZnO-SiO2系、ZnO-B2O3-SiO2系、BiO-Si O2系、BiO-B2O3-SiO2系のホウ珪酸鉛ガラ ス、ホウ珪酸亜鉛ガラス、ホウ珪酸ビスマスガラス等の ガラスフリット:酸化コバルト、酸化鉄、酸化クロム、 酸化ニッケル、酸化銅、酸化マンガン、酸化ネオジウ ム、酸化パナジウム、酸化セリウムチペークイエロー、 酸化カドミウム、アルミナ、シリカ、マグネシア、スピ ネル等Na、K、Mg、Ca、Ba、Ti、Zr、Al 等の各酸化物;ZnO:Zn、Zn3(PO4)2:M n、Y2SiO5: Ce、CaWO4: Pb、BaMgA 114 O23 : Eu、ZnS: (Ag, Cd)、Y2O3 : E u、Y2SiO5: Eu、Y3AI5O12: Eu、YB O3: Eu、 (Y, Gd) BO3: Eu、GdBO3: E u、ScBO3: Eu、LuBO3: Eu、Zn2Si O4: Mn、BaAl12O19: Mn、SrAl13O19: Mn、CaAli2Oi9: Mn、YBO3: Tb、BaM g A I 14 O23 : Mn、LuBO3 : Tb、GdBO3 : T b, ScBO3: Tb, Sr6Si3O3Cl4: Eu, Z nS: (Cu, AI), ZnS: Ag, Y2O2S: E u、ZnS:Zn、(Y, Cd) BO3:Eu、BaM g A | 12 O23 : E u 等の蛍光体粉体等が挙げられる。こ れらは単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよ

い。また、本発明の架橋された成形体を導電性パターン 形成等に用いる場合には、鉄、ニッケル、銅、アルミニ ウム、銀、金等の導電性粒子を添加することにより、目 的が達せられる。

【0064】上記無機フィラーの使用量としては、無機フィラー含有硬化性組成物を100重量%とすると、30重量%以上が好ましく、また、95重量%以下が好ましい。30重量%未満では塗布性や印刷性の低下、焼成後のシュリンク等の問題が生じるおそれがあり、95重量%を超えると硬化性が低下するおそれがある。

【0065】更に上記無機フィラー含有硬化性組成物 は、塗布性や印刷性の改善のために以下に例示するよう な溶剤を用いてもよい。これらは単独で用いてもよく、 2種以上を併用してもよい。エチレングリコールモノメ チルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテ ル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレ ングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコール ジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテ ル、エチレングリコールジプロピルエーテル、プロピレ ングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコー ルモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプロ ピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテ ル、プロピレングリコールジメチルエーテル、プロピレ ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコール モノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチル エーテル、ジエチレングリコールモノフェニルエーテ ル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ ングリコールジエチルエーテル。

【0066】エチレングリコールモノメチルエーテルア セテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセ テート、エチレングリコールモノプロピルエーテルアセ テート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテ ート、エチレングリコールモノフェニルエーテルアセテ ート、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテ ート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテ ート、ジエチレングリコールモノプロピルエーテルアセ テート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセ テート、ジエチレングリコールモノフェニルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノプロピルエーテル アセテート、2ーメトキシブチルアセテート、3ーメト キシブチルアセテート、4-メトキシブチルアセテー ト、2-メチル-3-メトキシブチルアセテート、3-メチルー3ーメトキシブチルアセテート、3ーエチルー 3-メトキシブチルアセテート、2-エトキシブチルア セテート、4ーエトキシブチルアセテート、4ープロポ キシブチルアセテート、2-メトキシペンチルアセテー ト、3-メトキシペンチルアセテート、4-メトキシペ 50 ンチルアセテート、2ーメチルー3ーメトキシペンチル

アセテート、3ーメチルー3ーメトキシペンチルアセテ ート、3-メチル-4-メトキシペンチルアセテート、 4-メチル-4-メトキシペンチルアセテート。

【0067】アセトン、メチルエチルケトン、ジエチル ケトン、メチルシソブチルケトン、エチルイソブチルケ トン、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、プロピ オン酸メチル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸プロ ピル、プロピオン酸イソプロピル、2-ヒドロキシプロ ピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシー2-メチル、メチルー3-メトキシプ 10 ロピオネート、エチルー3ーメトキシプロピオネート、 エチルー3ーエトキシプロピオネート、エチルー3ープ ロポキシプロピオネート、プロピルー3ーメトキシプロ ピオネート、イソプロピルー3-メトキシプロピオネー ト、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸プロピル、乳酸イソ プロピル、乳酸ブチル、乳酸アミル、エトキシ酢酸エチ ル、オキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチルブ タン酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピ ル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソアミル、 炭酸メチル、炭酸エチル、炭酸プロピル、炭酸ブチル、 ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロ ピル、ピルビン酸ブチル、アセト酢酸メチル、アセト酢 酸エチル、ベンジルメチルエーテル、ベンジルエチルエ ーテル、ジヘキシルエーテル、酢酸ベンジル、安息香酸 エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、アー ブチロラクトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、シク ロヘキサノン、メタノール、エタノール、プロパノー ル、ブタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、 エチレングリコール、ジエチレングリコール、グリセリ ン。上記溶剤の使用量としては、無機フィラー含有硬化 30 性組成物100重量部に対し、1000重量部以下、好 ましくは500重量部以下含有させることができる。

【0068】本発明では、更に必要に応じて増感剤、熱 重合禁止剤、可塑剤、界面活性剤、湿潤剤、消泡剤、レ ベリング剤、その他の添加剤を用いてもよい。これらは それぞれ単独で用いてもよく、2種以上を併用してもよ い。

【0069】本発明の架橋された成形体は、例えば、上 記無機フィラー含有硬化性組成物を、基材の全面又は一 部に塗布したり、印刷、フォトリソグラフィー法等によ 40 ってパターンを形成したり、所定の形状に成形したりし た後、例えば、光硬化性組成物であれば、紫外線等の光 を照射することで硬化させることにより形成することが できる。本発明の架橋された成形体を焼成することによ り、有機成分は分解されて揮散し、無機フィラー同士は 融着するので、無機フィラー等の無機成分による強固な 塗膜、パターン等の成形体等を得ることができる。

【〇〇70】本発明の架橋された成形体は、適度な焼成 条件において熱分解性に優れ、有機成分の残存が極めて 少ない無機成形体や無機パターン等を得ることができる 50 リン(商品名:ポリグリセリン#750、阪本薬品工業

ものであることから、熱分解用成形体として用いること が好適である。また、上記無機フィラー含有光硬化性組 成物により形成される形態においては、充分な光硬化性 を有し、フォトリソグラフィー法を用いた場合に高解像 度のパターンを得ることができることから、印刷、フォ トリソグラフィー法等により、プラズマディスプレイパ ネル(PDP)の隔壁、電極、抵抗体、蛍光体、カラー フィルター、ブラックマトリックス等の製造やLCD、 有機EL素子、プリント回路基板、多層回路基板、マル チチップモジュール及びLSI等を構成する電極パター ンの製造、セラミック基板上の導体パターンの製造等に 好適に適用することができる。

## [0071]

【実施例】以下に実施例を揚げて本発明を更に詳細に説 明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるも のではない。なお、特に断りのない限り、「部」は、 「重量部」を、「%」は、「重量%」を意味するものと する。

### 【0072】合成例1

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 えた1リットルのフラスコに、トリメチロールプロパン 134g(水酸基=3mol)とメタクリル酸2ー(ビ ニロキシエトキシ)エチル(以下、「VEEM」と呼 ぶ) 600g (3mol) を入れて攪拌し、60℃に加 熱して均一な混合液とした。続いてこれを25°Cに冷却 し、塩酸 0. 104g (35%水溶液、HC I 成分とし て0.01mo1)をビス(2-メトキシエチル)エー テル10gで希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっく り滴下した。発熱が緩やかになったところで60℃に昇 温し、4時間反応を行った。このようにして得られた反 応物(1)をIRにより分析したところ、水酸基に起因 する3500cm<sup>-1</sup>付近のピークはほぼ消失していた。

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 えた1リットルのフラスコに、トリメチロールプロパン 134g(水酸基=3mol)とアクリル酸2-(ビニ ロキシエトキシ)エチル(以下、「VEEA」と呼ぶ) 558g (3mol) を入れて攪拌し、60℃に加熱し て均一な混合液とした。続いてこれを25℃に冷却し、 塩酸O. 104g(35%水溶液、HCI成分として O. O1mol) をビス (2-メトキシエチル) エーテ ル10gで希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり 滴下した。発熱が緩やかになったところで60℃に昇温 し、4時間反応を行った。このようにして得られた反応 物(2)をIRにより分析したところ、水酸基に起因す る3500cm<sup>-1</sup>付近のピークはほぼ消失していた。

## 【0074】合成例3

【0073】合成例2

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 えた1リットルのフラスコに、充分脱水したポリグリセ 10

社製) 263g(水酸基=約3.5moI)、VEEM 700g(3.5moI)を入れて攪拌し、60  $^{\circ}$  に加熱して均一な混合液とした。続いてこれを25  $^{\circ}$  に冷却し、塩酸0.104g(35  $^{\circ}$  水溶液、HCI成分として0.01moI)をビス(2- メトキシエチル)エーテル 10g で希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。発熱が緩やかになったところで60  $^{\circ}$  に昇温し、4時間反応を行った。このようにして得られた反応物(3)をIR により分析したところ、水酸基に起因する $3500cm^{-1}$  付近のピークはほぼ消失していた。【0075】合成例4

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備えた 0.5リットルのフラスコに、メタクリル酸メチル60g(0.6mol)、メタクリル酸28.8g(0.4mol)とビス(2ーメトキシエチル)エーテル134.1gを入れ、充分窒素置換した後、70℃に昇温した。続いてnードデシルメルカプタン0.61gを投入した後、2,2′ーアゾビス(2,4ージメチルバレロニトリル)0.45gをビス(2ーメトキシエチル)エーテルに溶解して1時間かけて系内に投入し、720℃で5時間かけて重合を行った。得られたメタクリル系重合体とビス(2ーメトキシエチル)エーテルを大量のnーへキサンで再沈後、ろ過、乾燥して反応物(4)を得た。

## 【0076】合成例5

合成例4で得られたメタクリル系重合体とビス(2ーメトキシエチル)エーテルの混合液223gに対して禁止剤としての4ーヒドロキシー2,2,6,6ーテトラメチルピペリジノオキシル0.13gとVEEM40g(0.2mol)を入れて攪拌し、25℃で、塩酸0.063g(35%水溶液、HCI成分として6×10~mol)をビス(2ーメトキシエチル)エーテル10gで希釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。発熱が緩やかになったところで60℃に昇温し、3時間反応を行った。このようにして得られた硬化性樹脂溶液の酸価を測定したところ、43mgKOH/gであった。更にこれを大量のnーヘキサンで再沈後、ろ過、乾燥して反応物(5)を得た。

### 【00フフ】合成例6

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 40 えた 0. 5リットルのフラスコに、メタクリル酸メチル 5 0 g (0. 5 m o l)、メタクリル酸 2 ーヒドロキシエチル 6 5. 1 g (0. 5 m o l)とビス (2 ーメトキシエチル) エーテル 1 7 3. 5 gを入れ、充分窒素置換した後、70℃に昇温した。続いて n ードデシルメルカプタン 0. 6 1 gを投入した後、2, 2′ーアゾビス (2, 4 ージメチルバレロニトリル) 0. 5 8 gをビス (2 ーメトキシエチル)エーテルに溶解して 1 時間かけて系内に投入し、70℃で5時間かけて重合を行った。 得られたメタクリル系重合体とビス (2 ーメトキシエチ 50

ル) エーテルの混合液289gに対して禁止剤としての 4ーヒドロキシー2, 2, 6, 6ーテトラメチルピペリ ジノオキシルO. 17gとVEEM50g(0.25m o 1) を入れて攪拌し、25℃で、塩酸 0. 078 g (35%水溶液、HCI成分として7.5×10-4mo I) をビス(2-メトキシエチル) エーテル 1 0 g で希 釈した溶液を発熱に注意しながらゆっくり滴下した。発 熱が緩やかになったところで60℃に昇温し、6時間反 応を行った。このようにして得られた硬化性樹脂溶液を IRにより分析したところ、水酸基に起因する3500 cm-1 付近のピークの減少が確認された。続いてテトラ ヒドロ無水フタル酸38g(0.25mol)とテトラ フェニルホスホニウムブロミド1.51gを入れて、ミ ックスガス雰囲気下で100℃で4時間かけて水酸基へ の酸無水物付加反応を行った。このようにして得られた 硬化性樹脂溶液の酸価は37kmgKOH/gであっ た。更にこれを大量のnーヘキサンで再沈後、ろ過、乾 燥して反応物(6)を得た。

## 【0078】合成例7

攪拌装置、温度計、コンデンサー、窒素ガス導入管を備 えた1リットルのフラスコに、メタクリル酸メチル50 g(0.5mol)、メタクリル酸2-ヒドロキシエチ ル65. 1g(0.5mol)とビス(2-メトキシエ チル)エーテル173.5gを入れ、充分窒素置換した 後、70℃に昇温した。続いてn-ドデシルメルカプタ ン0.61gを投入した後、2,2'-アゾビス(2, 4 ージメチルバレロニトリル) O. 58gをビス (2-メトキシエチル)エーテルに溶解して 1 時間かけて系内 に投入し、70℃で5時間かけて重合を行ってメタクリ ル系重合体とビス(2-メトキシエチル)エーテルの混 合液を得た。また、攪拌装置、温度計、コンデンサー、 窒素ガス導入管を備えた別の0.5リットルのフラスコ に、ヘキサメチレンジイソシアネート84.1g(O. 5mol)、禁止剤としての4-ヒドロキシー2.2. 6, 6ーテトラメチルピペリジノオキシル0. 014 g、溶剤としてのビス (2-メトキシエチル) エーテル 71g、ジブチル錫ジラウレートO. 71gを入れ、7 О℃に昇温した。続いて2ーヒドロキシエチルアクリレ ート58.1g(0.5mol)を1時間かけて系内に 投入し、2時間かけて反応を行った。続いて先に合成し たメタクリル系重合体とビス(2-メトキシエチル)エ ーテルの混合液289g、テトラヒドロ無水フタル酸3 8g(0.25mol)、テトラフェニルホスホニウム ブロミド1.51gを入れて、ミックスガス雰囲気下で 100℃、4時間かけて水酸基への酸無水物付加反応を 行った。このようにして得られた硬化性樹脂溶液の酸価 は43mgKOH/gであった。更にこれを大量のn-ヘキサンで再沈後、ろ過、乾燥して反応物(7)を得 t= 。

【0079】実施例1~9及び比較例1~2

表1に示した組成物をセラミック3本ロールで混練し、 感光性ペースト組成物を得た。これを銅板上に30μm の厚さに塗布した後、塗膜の上にパターンフィルムをか ぶせ、250Wの超高圧水銀灯で2J/cm<sup>2</sup>の光量を 照射した。次いで、表1に示す現像液を使用して、各塗 膜を30℃で60秒間現像を行った。これらの硬化した 成形体について以下の方法で熱分解性、ゲル分率、ライ ン成形性の評価を行った。

【〇〇8〇】〔熱分解性〕上記の方法で得られた成形体 を約20mg取り出し、熱分解性を熱重量分析(TG; 10 形体を600~800℃で10分間焼成して、得られた Thermmogravimetry, Mac Sci ence社製 TG-DTA2000)によって調べ た。空気雰囲気下で10℃/分の昇温速度で25℃から 600℃まで加熱し、重量が変化しなくなったところを 100として重量減少率が95%となる温度を測定し *t*=。

【0081】 [ゲル分率] 上記の方法で得られた成形体

を秤量(a)(g)し、塩化メチレン中に入れて50℃ で3時間保持した後、ろ過して残分の重量(b)(g) を測定した。次に上記の方法で得られた成形体を秤量 (c) (g) し、600℃の高温炉中で5時間保持した 後、残分の重量(d)(g)を測定した。これらの測定 値から次式によりゲル分率を算出した。

ゲル分率= [1-(a(g)-b(g))/(c(g) -d (g))] × 100 (%)

【0082】〔ライン成形性〕上記の方法で得られた成 ラインパターンを目視で評価した。露光部と未露光部の コントラストがはっきり識別され、断線、短絡線等がな いものを○、露光部のエッチングが不充分なものを△、 エッチングができない、又は全体が溶解しているものを ×とした。

[0083]

【表 1】

		実施例								比較例		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2
	反応物(1)	70	-			_		-	-	_	_	
感光	反応物(2)	1	70					-	_	50		_
光性	反応物(3)		-	70	70	70	70	70			_	
樹	反応物(4)	_	_		30	_	_		_	-	_	
層へ	反応物(5)		-		-	30		_	- 1	50		_
î	反応物(6)	-	_	_	-		30	-		1	_	_
こ	反応物(7)	-	-	-	1	-	_	30			-	
楓	PMMA	30	30	30	1	-		_	_		30	30
成物	TMPTA	-	-	_	-	-	-	-	-	-	70	_
のの	グリセリン		_	_		_	_		23	_	_	
組成	TEGDVE		-		-			-	77	-	-	_
nx.	ブチルアクリレート	-	-	1	_	-	-	-			-	70
重量	イルガキュア907	5	5	5	5	5	5	5		5	5	5
部	Rhodorsil2074	1	1	_	_	-	-		1	-	1	
$\sim$	ガラスフリット	150	150	150	150	150	-	_	150	150	150	150
	銀粉末	_	-			1	150	150	1	1	-	-
	現像液種類		1	1	2	2	2	2	7	2	٦	1
<b>1</b>	重量減少率が95% となる温度(℃)		420	397	400	400	403	415	430	470	530	400
	ゲル分率(%)		66	62	64	90	92	95	87	89	66	0
	ライン成形性		O	0	0	0	0	0	Q	0	Δ	×
	燒成温度(°C)		600	600	600	600	800	800	600	600	600	600

PMMA:ポリメチルメタクリレート(数平均分子量=3.5万、重量平均分子量=5万)

TMPTA:トリメチロールプロパントリアクリレート

TEGDVE: トリェチレングリコールジビニルエーテル

イルガキュア807:チバ・スペシャリティー・ケミカルズ社製の光重合開始剤

Rhodorsil2074:ローヌプーラン社製の光酸発生剤

ガラスフリット: ZnO・PbO・B2O3・SiO2系ガラスフリット

現像液1:プロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート

現像液2:1%Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>水溶液

## [0084]

【発明の効果】本発明の架橋された成形体は、上述のよ うな構成であるので、焼成時の熱分解性に優れ、しか

も、優れた基本性能を発揮して熱分解用成形体等の種々 の用途に好適に適用することができるものである。

# フロントページの続き

F ターム(参考) 4F071 AA33 AA78 AB07 AB28 BA02 BB02 BC02 BC10 BC17 4J002 BE061 BG071 DA076 DL006 FD016